

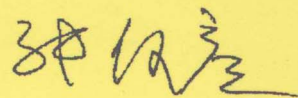
# 半導體元件物理與製程 理論與實務

Semiconductor Device Physics and Process: Theory & Practice

劉傳璽 陳進來 編著 第三版

本書  
特色

國立交通大學校長 張俊彥教授 推薦閱讀



- 新增實務上極為重要，但在坊間書籍幾乎不提及的第13章WAT。
- 修訂部份習題與內容，以求涵蓋新世代積體電路製程技術之所需。
- 以最直觀的物理現象與電機概念，清楚闡釋深奧的元件物理觀念與繁瑣的數學公式。
- 適合大專以上學校課程、公司內部專業訓練、半導體從業工程師實務上之使用。